JP 2004 118880 A 2004.4.15

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-118880

(P2004-118880A)

平成16年4月15日(2004.4.15) (43) 公開日

(51) Int.C1.7 G11B 7/26

F 1

テーマコード (参考)

G11B 7/26 521

5D121

### 審査請求 未請求 請求項の数 14 〇L (全 14 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日

特願2002-276491 (P2002-276491)

平成14年9月24日 (2002.9.24)

(71) 出願人 000003067

TDK株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

100104787 (74) 代理人

弁理士 酒井 伸司

(72) 発明者 字佐美 守

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

ィーディーケイ株式会社内

(72) 発明者

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

ィーディーケイ株式会社内

(72) 発明者 山口、晴彦

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 テ

ディーケイ株式会社内

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置

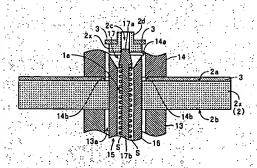
# (57)【要約】

【課題】製造コストの低減を図りつつ、中心孔近傍にお ける樹脂層の剝離およびパリの発生を回避し得る光記録 媒体の製造方法を提供する。

【解決手段】基材2×の表面2cに樹脂層3を形成した :後に基材2×および樹脂層3を連通する中心孔1のを形 成して光記録媒体を製造する光記録媒体の製造方法であ って、中心孔10の形成部位を取り囲むようにして中心 11.1 のよりも大径かつ円形状の切込みを樹脂層3に形成 した後に、基材2×の裏面2b側から中心孔形成用の打 抜き用刃部15を基材2×に押し込んで中心孔1のを形 成する。

【選択図】

図 1.2.



JP 2004 118880 A 2004. 4. 15

#### 【特許請求の範囲】

### 【請求項1】

ディスク状基材の一方の面に樹脂層を形成した後に当該ディスク状基材および当該樹脂層を連通する中心孔を形成して光記録媒体を製造する光記録媒体の製造方法であって、前記中心孔の形成部位を取り囲むようにして当該中心孔よりも大径かつ円形状の切込みを前記樹脂層に形成した後に、前記ディスク状基材の他方の面側から前記中心孔形成用の打抜き用刃部を当該ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成する光記録媒体の製造方法。

#### 【請求項2】

前記一方の面に達する深さの前記切込みを前記樹脂層に形成する請求項 1 記載の光記録媒体の製造方法。

## 【請求項3】

前記ディスク状基材の前記他方の面に基材押さえ用治具を当接させ、その状態を維持しつ つ前記樹脂層に前記切込みを形成する請求項1または2記載の光記録媒体の製造方法。

#### 【請求項4】

前記樹脂層に樹脂層押さえ用治具を当接させ、その状態を維持しつつ前記ディスク状基材 に前記打抜き用刃部を押し込んで前記中心孔を形成する請求項 1 から 8 のりずれかに記載 の光記録媒体の製造方法。

#### 【請求項5】

前記切込みの深さに応じた高さの切込み形成用刃部が形成された前記樹脂層押さえ用治具を当該樹脂層に当接させることによって当該樹脂層に前記切込みを形成する請求項4記載の光記録媒体の製造方法。

#### 【請求項6】

前記打抜き用刃部に超音波による振動を加えつつ当該打抜き用刃部を前記ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成する請求項1から5の1)ずれかに記載の光記録媒体の製造方法。

# 【請求項7】

前記ティスク状基材の成形時に、当該ティスク状基材の前記他方の面における前記中心孔の形成部位に当該中心孔と同径またはほぼ同径の凹部を形成する請求項1かち6のいずれかに記載の光記録媒体の製造方法。

### 【請求項8】

一方の面に樹脂層が形成されたディスク状基材に当該ディスク状基材あよび当該樹脂層を 連通する中心孔を形成する光記録媒体製造装置であって、

前記中心孔の形成部位を取り囲むようにして当該中心孔よりも大径かつ円形状の切込みを前記樹脂層に形成可能な切込み形成用刃部と、前記中心孔形成用の打抜き用刃部と、前記切込み形成用刃部および前記打抜き用刃部の移動を制御する制御部とを構え、

当該制御部は、前記樹脂層に向けて前記切込み形成用刃部を移動させて当該樹脂層に当該切込み形成用刃部を押し込んで前記切込みを形成した後に、前記ディスク状基材の他方の面側から当該ディスク状基材に向けて前記打抜き用刃部を移動させて押し込んで前記中心孔を形成する光記録媒体製造装置。

# 【請求項9】

前記切込み形成用刃部は、前記一方の面に達する深さの前記切込みを形成可能に構成されている請求項8記載の光記録媒体製造装置。

### 【請求項10】

前記切込みの形成時に前記制御部の制御に従って前記ディスク状基材の前記他方の面を押さえる基材押さえ用治具を構え、

前記制御部は、前記基材押さえ用治具を前記ディスク状基材の前記他方の面に当接させ、 さの状態を維持しつつ前記切込み形成用刃部を移動させて前記切込みを形成する請求項 8 または 9 記載の光記録媒体製造装置。

## 【請求項11】

JP 2004 118880 A 2004.4.15

前記中心孔の形成時に前記制御部の制御に従って前記樹脂層を押さえる樹脂層押さえ用治具を備え、

前記制御部は、前記樹脂層押さえ用治具を前記樹脂層に当接させ、その状態を維持しつつ前記打抜き用刃部を移動させて前記中心孔を形成する請求項 8 から 1 0 の いずれかに記載の光記録媒体製造装置。

#### 【請求項12】

前記樹脂層押さえ用治具は、前記切込みの深さに応じた高さの前記切込み形成用刃部を備えて構成され、

前記制御部は、前記樹脂層押さえ用治具を前記樹脂層に当接させることによって当該樹脂層に前記切込みを形成する請求項11記載の光記録媒体製造装置。

# 【請求項13】

前記打抜き用刃部に超音波による振動を加える超音波発生部を備え、

前記制御部は、前記超音波発生部に対して前記打抜き用刃部に前記超音波による振動を加えてせつつ当該打抜き用刃部を前記ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成する請求項8から12のいずれかに記載の光記録媒体製造装置。

# 【請求項14】

前記ディスク状基材における前記中心孔の形成部位の中心に形成された位置決め用孔に合可能に形成されると共に弾性変形部を介して前記打抜き用刃部の中央に取り付けられて当該打抜き用刃部の刃先よりも突出させられた位置決め用凸部を備えている請求項8から13のいずれかに記載の光記録媒体製造装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、ディスク状基材の一方の面に樹脂層を形成した後にディスク状基材および樹脂層を連通する中心孔を形成する光記録媒体の製造方法、およびその光記録媒体の製造方法 に従って光記録媒体を製造可能に構成された光記録媒体製造装置に関するものである。

# [0002]

# 【従来の技術】

CDやDVD等の光ティスク(光記録媒体)の製造に際しては、一般的に、射出成形によ ってその表面にグループやランドが形成された円板状(ディスク状)の基材にスパッタ法 等によって光反射層などの薄膜を形成した後に、この薄膜を覆うようにして保護層(カバ 一層)としての樹脂層をスピンコート法によって形成する。また、CD-R、CD-RW 、 DVD - R およひ DVD - R W 等の書き込み可能な光ティスクの製造に際しては、基材 の表面にスパッタ法等によって記録層や光反射層などの薄膜を順に形成した後に、この薄 膜を覆うようにして保護層としての樹脂層をスピンコート法によって形成する。この際に 、完成状態の光ティスクにおける樹脂層の膜厚にはらっきが生した場合、記録テータの正 常な読み書きが困難となる。したがって、樹脂層の形成に際しては、樹脂層形成用の樹脂 材料を基材全面に亘って均一な膜厚にスピンコートする必要がある。また、スピンコート 法によって基材上に均一な膜厚の樹脂層を形成するためには、回転状態の基材の中心に樹 脂材料を滴下するのが好ましい。しかし、光ディスクの中心には、記録再生装置等にクラ ンプ(チャッキング)させるための中心孔を設ける必要があるため、スピンコートに際し て基材の中心に樹脂材料を滴下するのが困難となっている。このため、出願人は、中心孔 の形成に先立って基材に樹脂材料を滴下して均一な膜厚の樹脂層を形成した後に、基材お よび樹脂層を連通するようにして中心孔を打抜き形成する光ティスクの製造方法を開発し 7113.

## [0008]

具体的には、図14に示すように、その中心部に中心孔が形成されていない円板状の基材5~2 における表面 5~2 のに樹脂材料をスピンコートする。この際には、同図に破線で示すように、塗布装置によって回転させられている基材 5~2 の中心(後に中心孔が形成される)の位)に例えば紫外線硬化型の樹脂材料を満下して、回転に伴う遠心力によって基材 5~2

٠.

30

(4)

JP 2004 118880 A 2004.4.15

の外縁部に向けて樹脂材料を拡ける。この際に、基材 5 2 の回転数を適宜調節することにより、基材 5 2 の全面に亘って樹脂材料を均一に塗布することができる。次に、基材 5 2 との樹脂材料に対して紫外線を照射することによって樹脂材料を硬化させて樹脂層 5 3 を形成する。次10 で、中心孔 5 1 のを形成するための円筒状の打抜き用刃部 6 5 を裏面 5 2 を側から矢印Aの向きで基材 5 2 に押し込んで同図に破線で示す部位を打ち抜く。これにより、図 1 5 に示すように、基材 5 2 および樹脂層 5 3 を連通するようにして直径し1 が 1 5 mm程度の中心孔 5 1 のが形成されて、光ディスク 5 1 が完成する。【0 0 0 4】

一方、特開平10-289489号公報には、基板(10)に形成されている中心孔(10 h)を開塞板(21)によって閉塞した状態にあいて光硬化性樹脂を満下して光透過層(18)を形成する光学記録媒体の製造方法が開示されている。この製造方法では、基板の製造に際して中心孔の周辺部に凹部(20)を形成すると共に、光硬化性樹脂を満下する際には、この凹部に閉塞板を め込むことによって合体基板を形成して中心孔を閉塞する。これにより、基板の中心部(この場合、閉塞板の中心部)に光硬化性樹脂を適下することが可能となっている。また、基板の中心部に満下した光硬化性樹脂を延伸させて光硬化させた後には、中心孔打ち抜き機(71)によって閉塞板あよび光透過層を打ち抜いて中心孔を形成する。これにより、光学記録媒体が製造される。

[0005]

【特許文献1】

特開平10-289489号公報(第3-4頁)

[0006].

【発明が解決しようとする課題】

ところが、この光ディスク51の製造方法には、以下の改善すべき課題がある。すなわち、この製造方法では、中心孔が形成されていない基材52に均一な膜厚の樹脂層53を形成した後に、中心孔51なを切っている。このため、中心孔51なの形成に際して裏面52bから基材52に打抜き用刃部65を押し込んだとまに、図16に示すように、中心孔51なの形成に際して打抜き用刃部65によって薄厚の樹脂層53が基材52から剥離するおそれもある。さらに、中心孔51なの形成に際して打抜き用刃部65によって薄厚の樹脂層53が表を綺麗に打ち抜くのが困難のため、打ち抜かれた中心孔51なの口縁部にバリが発生しても、その光ディスク51を記録再生装置等にクランプさせる際に、記録再生装置によって中心孔51なの口縁が探られて樹脂層53が基材52から剥離するおそれもある。

[0007]

一方、特開平10-289489号公報に開示されている光学記録媒体(光記録媒体)の製造方法では、光透過層の形成面側から中心孔打ち抜き機で打ち抜いて中心孔を形成している。この方法によれば、光透過層の剥離を回避することが可能となるものの、上記した光ディスク51の製造方法と同様にして、打ち抜かれた中心孔の口縁部にパリが発生するおされがある。また、この光学記録媒体の製造方法では、基板と閉塞板とを別個に成形すると共に、光硬化性樹脂の満下に際して凹部に閉塞板を め込まねばならず、光記録媒体の製造コストが高騰しているという問題点がある。

[0008]

本発明は、ガガる改善すべき課題に鑑みてなされたものであり、製造コストの低減を図りつつ、中心孔近傍における樹脂層の剥離およびパリの発生を回避し得る光記録媒体の製造方法並びに光記録媒体製造装置を提供することを主目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成すべく本発明に係る光記録媒体の製造方法は、ディスク状基材の一方の面に樹脂層を形成した後に当該ディスク状基材および当該樹脂層を連通する中心孔を形成して光記録媒体を製造する光記録媒体の製造方法であって、前記中心孔の形成部位を取り囲

. . .

.

FΛ

JP 2004 118880 A 2004. 4. 15

むようにして当該中心孔よりも大径かつ円形状の切込みを前記樹脂層に形成した後に、前記ティスク状基材の他方の面側から前記中心孔形成用の打抜き用刃部を当該ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成する。

[0010]

この場合、前記一方の面に達する深さの前記切込みを前記樹脂層に形成するのが好ましい

[0011]

また、前記ディスク状基材の前記他方の面に基材押さえ用治具を当接させ、その状態を維持しつの前記樹脂層に前記切込みを形成するのが好ましい。

[0012]

さらに、前記樹脂層に樹脂層押さえ用治具を当接させ、その状態を維持しつっ前記ディスク状基材に前記打抜き用刃部を押し込んで前記中心孔を形成するのが好ましい。 【0018】

また、前記切込みの深さに応じた高さの切込み形成用刃部が形成された前記樹脂層押さえ用治具を当該樹脂層に当接させることによって当該樹脂層に前記切込みを形成するのが好ましい。

[0014];

さらに、前記打抜き用刃部に超音波による振動を加えっつ当該打抜き用刃部を前記ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成するのが好ましい。

[0 0 1 5 ]

また、前記ディスク状基材の成形時に、当該ディスク状基材の前記他方の面における前記中心孔の形成部位に当該中心孔と同径またはほぼ同径の凹部を形成するのが好ましい。 【0016】

また、本発明に係る光記録媒体製造装置は、一方の面に樹脂層が形成されたディスク状基材に当該ディスク状基材あよび当該樹脂層を連通する中心孔を形成する光記録媒体製造装置であって、前記中心孔の形成部位を取り囲むようにして当該中心孔よりも大径かつ円形状の切込みを前記樹脂層に形成可能な切込み形成用刃部と、前記中心孔形成用の打抜き用刃部の移動を制御する制御部とを構え、当該制御部は、前記樹脂層に向けて前記切込み形成用刃部を移動させて当該樹脂層に当該切込み形成用刃部を押し込んで前記切込みを形成した後に、前記ディスク状基材の他方の面側から当該ディスク状基材に向けて前記打抜き用刃部を移動させて押し込んで前記中心孔を形成する。

[0017]

この場合、前記切込み形成用刃部は、前記一方の面に達する深さの前記切込みを形成可能に構成されているのが好ましい。

[0018]

また、前記切込みの形成時に前記制御部の制御に従って前記ディスク状基材の前記他方の面を押さえる基材押さえ用治具を備え、前記制御部は、前記基材押さえ用治具を前記ディスク状基材の前記他方の面に当接させ、その状態を維持しつつ前記切込み形成用刃部を移動させて前記切込みを形成するのが好ましい。

[0019]

さらに、前記中心孔の形成時に前記制御部の制御に従って前記樹脂層を押さえる樹脂層押さえ用治具を備え、前記制御部は、前記樹脂層押さえ用治具を前記樹脂層に当接させ、その状態を維持しつつ前記打抜き用刃部を移動させて前記中心孔を形成するのが好ましい。 【0020】

また、前記樹脂層押さえ用治具は、前記切込みの深さに応じた高さの前記切込み形成用刃部を備えて構成され、前記制御部は、前記樹脂層押さえ用治具を前記樹脂層に当接させることによって当該樹脂層に前記切込みを形成するのが好ましい。

[0021]

さらに、前記打抜き用刃部に超音波による振動を加える超音波発生部を備え、前記制御部

10

30

(6)

JP 2004 118880 A 2004. 4. 15

は、前記超音波発生部に対して前記打抜き用刃部に前記超音波による振動を加えさせつっ 当該打抜き用刃部を前記ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成するのが好ましい

[0022]

また、前記ディスク状基材における前記中心孔の形成部位の中心に形成された位置決め用孔に 合可能に形成されると共に弾性変形部を介して前記打抜き用刃部の中央に取り付けられて当該打抜き用刃部の刃先よりも突出させられた位置決め用凸部を備えているのが好ましい。

[0023]

【発明の実施の形態】

ın

以下、添付図面を参照して、本発明に係る光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置の好適な実施の形態について説明する。

[0024]

最初に、本発明に係る光記録媒体の製造方法に従って製造された光ディスク1、および光ディスク1を製造するための製造装置11の構成について、図面を参照して説明する。 【0025】

図1に示す光ティスク1は、本発明における光記録媒体に相当し、円板状のディスク状基材(以下、「基材」ともいう)2の一方の面に光反射層等の薄膜(図示せず)が形成されると共に、その薄膜を覆うようにして樹脂層3が形成されて構成されている。なお、本発明についての理解を容易とするため、光反射層等の構成および形成方法等についての説明を省略する。また、この光ディスク1には、記録再生装置等にクランプさせるための中心孔1 のが形成されている。

20

[0026]

基材とは、光ディスク1の製造に先立ってポリカーボネイト等の樹脂材料で射出成形される。なが、以下の説明において、完成状態における光ディスク1の基材とと、射出成形直後の基材ととを区別するために、射出成形直後の基材と(中心孔1のが形成されていない状態の基材と)を基材と×ともいう。この場合、図2に示すように、基材と×の表面2の中央部には、位置決め用の連通孔2c(本発明における位置決め用孔)が形成された円筒状の突起部2dが形成されている。さらに、図7に示すように、裏面2bの中央部には、後にその底面が打ち抜かれることによって中心孔1のを構成する凹部2eが形成されている。この場合、凹部2eの中心をによって中心孔1のの直径し1(図13参照)を等しい(同等の)15mmに形成されている。また、連通孔2cは、その直径し3が一例として5mmで、その中心が凹部2eの中心と一致するように形成されている。樹脂層3は、基材2上に形成された薄膜(光反射層や記録層など)を保護するための保護層(カバー層)であって、一例として紫外線硬化型の樹脂材料がスピンコート法によって塗布されてその厚みT1(図13参照)が100ムm程度となるように形成されている。

[0027]

一方、図3に示す製造装置11は、本発明に係る光記録媒体製造装置に相当し、上下動機構12~~12で、押でえ用治具13、14、打抜き用刃部15、超音波発生部18かよび制御部19を備えている。上下動機構12~12では、制御部19の制御下で押されて開治具13、14がよび打抜き用刃部15を上下動させる。押さえ用治具13は、本発明にあける基材押さえ用治具に相当し、図4に示すように、打抜き用刃部15を揮通されている。での場合、挿通用孔13~の直径し5~は、一例として16mm程度に規定されている。押さえ用治具14は、本発明における樹脂層押さえ用治具に相当し、図5に示すように、中心孔1~の形成時に打抜き用刃部15によって打ち抜かれた形成されている。また、押さえ用治具14の下面(同図における上面)は、平坦に形成されている。また、押さえ用治具14の下面(同図における上面)は、平坦に形成されている。と共に、挿通用孔14~の口縁部には、切込み形成用刃部146が形成されている。こ

40

ፍለ

JP 2004 118880 A 2004, 4, 15

の場合、挿通用孔14のの直径し5 b (すなわち、切込み形成用刃部146の内径) は、中心孔1のの直径し1よりも大径の16mm程度に規定されている。また、切込み形成用刃部146の高さH1は、光ディスク1の製造に際して樹脂層3に形成する切込みの深さに応じて樹脂層3の厚みT1よりも若干高い105 μm程度に規定されている。【0028】

打抜き用刃部 1 5 は、図 6 に示すように、円筒状の刃部本体 1 6、円錐台形状の位置決め用凸部 1 7、あよびコイルスプリング 8 (図 1 0 参照) を構えている。刃部本体 1 6 は、位置決の直径 (外径) L 6 が中心孔 1 0 の直径 L 1 と同等の 1 5 mmに規定されると共に、位置決め用凸部 1 7を挿通させるための挿通用孔 1 6 なが中央部に形成されて円筒状に形成されている。位置決め用凸部 1 7 は、刃部本体 1 6 による中心孔 1 0 の形成(打抜き)に 5 大であける連通孔 2 c の回縁部に当接させられる側面 2 大の当接部 1 7 なんと、当接部 1 7 なのであると、位置決め用凸部 1 7 は、当接部 1 7 なに おける上端部側の直径 L 7 が基材 2 ×の連通孔 2 c よりも 八径 (一例をして 4 mm 程度)に形成されている。また、位置決め用凸部 1 7 は、刃部本体 1 6 に対して 6 mm 程度)に形成されている。また、位置決め用凸部 1 7 は、刃部本体 1 6 に対して上下動可能に取り付けられ、当接部 1 7 なが刃部本体 1 6 の上端部が突出するようにコイルスプリング 8 によって上向きに付勢されている。

[0029]

超音波発生部18は、制御部19の制御下で超音波を発生させて打抜き用刃部15の刃部本体16に伝達することによって刃部本体16を振動させる。制御部19は、上下動機構12の~12でおよび超音波発生部18の動作を制御する。なお、本発明についての理解を容易とするために、基材2×に対して樹脂材料をスピンコートする塗布装置の構成および塗布方法についての図示および説明を省略する。

[0030]

次に、光ティスク1の製造方法について、図面を参照して説明する。なが、基材2×の射 出成形、および基材2×の表面2のに対する薄膜の形成については、既に完了しているものとする。

[0031]

まず、基材2×の表面2のに樹脂材料をスピンコートする。この際には、塗布装置に基材2×をセットした状態で基材2×を回転させる2共に、表面2のに樹脂材料を適下する。この際に、図7に破線で示すように、突起部2dの外壁近傍に樹脂材料を適下することにより、出願人が開発している従来のスピンコート方法(中心孔が形成されていない基材の中心部に樹脂材料を適下する方法)と同様にして樹脂材料を均一な膜厚に拡けることができる。次に、基材2×の回転数を適宜調節することにより、回転に伴う遠心力によって表面2の全体に樹脂材料を均一に拡ける。次いで、この状態の基材2×に対して紫外線を照射することによって樹脂材料を硬化させる。これにより、同図に示すように、基材2×の表面2のに均一な膜厚の樹脂層3が形成される。

[0.032]

[0088]

JP 2004 118880 A 2004.4.15

続いて、制御部19は、上下動機構12の、126に対して押せえ用治具18、14を基材2×にそれぞれ当接させ、その状態を維持させって、上下動機構12cに対して超音波を発生されて、10年に対して超音波を発生されて、10年に対して超音波を発生されて、10年には、図10に示すように、まず、位置決め、田凸部17の当接部17のが基材2×の凹部2cの中心と基材2×の中心(すなわち2、の凹部15の中心と基材2×の中心(すなわち2、の中心と基材2×の中心が連通孔2cの中心が連通孔2cの中心が連通孔2cの中心となって、15の中心と基材2×に対しても、当対して、15の中心を通孔2cの応じ、対応を用力部15がさせられて、15の中心と基材2×に力の応じ、20年により、対応を用力部15がさらに上動させられることにより、力に示すように、力部本体16が超をますとはよって振動させられているため、基材2×に力部本体16をスムースに押し込むことができる。

[0034]

この後、打抜き用刃部15がさらに上動させられて、刃部本体16の刃先が基材2×の表面2のに達した際に、図12に示すように、突起部2也近傍の基材2×が打ち抜かれて中心孔1のが形成される。この際に、切込み形成用刃部146によって樹脂層3に切込みが形成されているため、刃部本体16の刃先が表面2のに達した時点において、刃部本体16が上動させられるカによって押さた用治具14における切込み形成用刃部146の内側の樹脂層3が基材2×の表面2の(中心孔1のの口縁部)から引き剥がされる。これにより、図13に示すように、その直径L4が中心孔1のの直径L1よりも大径(この場合、切込み形成用刃部146の直径L56と同等の16mm)の孔3のが樹脂層3に形成されて光ティスク1が完成する。

[0035]

このように、この光ディスク1の製造方法および製造装置11によれば、押さえ用治具1 4の切込み形成用刃部146によって中心孔10の形成部位を取り囲むようにして中心孔 :1 のよりも大径かつ円形状の切込みを樹脂層 8 に形成した後に、基材 2 ×の裏面 2 も 側か ら打抜き用刃部15の刃部本体16を押し込んで中心孔1aを打抜き形成することにより 、基材2×に刃部本体16を押し込んで中心孔1のを形成する際に、基材2×の表面2の からの樹脂層3の剝離を回避することができる。また、製造後の光ティスク1における樹。 脂層3には、その直径L4が中心孔1aの直径L1よりも大径の孔3aか形成されている ため、この光ティスク1を記録再生装置にクランプさせる際に樹脂層8(孔8んの口縁部 )に対する機れを回避することができる結果、クランプ時にあける樹脂層 8 の 剝離を回避 することができる。さらに、樹脂層3に切込みを予め形成しておくことにより、中心孔1 。のり打抜き形成時における樹脂層3でのパリの発生を回避することができる。この場合 切 込 み 形 成 用 刃 部 1 4 b に よ っ て 基 材 2 × の 表 面 2 α に 達 す る 深 さ の 切 込 み を 形 成 す る こ とにより、中心孔10の打抜き形成時における樹脂層3の剝離をより確実に回避すること ができる。また、この光ティスク1の製造方法および製造装置11によれば、基材で×の 裏面2bに押さえ用治具18を当接させ、その状態を維持しつつ樹脂層8に切込み形成用 刃部146を押し込んで切込みを形成することにより、切込み形成用刃部146を樹脂層 3に押し込んだ際に基材2×の、みを回避することができる結果、切込み形成用刃部14 b の刃先を基材 2 ×の表面 2 c に当接させることで樹脂層 3 を確実に切断することができ ₹.

[0086]

すらに、この光ディスク1の製造方法および製造装置11によれば、樹脂層3に押すえ用 治具14を当接させ、その状態を維持しつつ基材2×に刃部本体16を押し込んで中心孔 1 なを形成することにより、刃部本体16を基材2×に押し込んだ際の基材2×の みを 回避することができる結果、基材2×の みに起因する基材2×の破損や樹脂層3の剥離 を回避することができる。また、押さえ用治具14によって樹脂層3における孔3への口 (9)

JP 2004 118880 A 2004, 4, 15

[0037]

また、この光ディスク1の製造方法によれば、基材2×の成形時に、基材2×の展面2 bにおける中心孔1 aの形成部位に中心孔1 aと同径の凹部2 e を形成することにより、凹部2 e が形成することができる。この場合、凹部2 e を中心孔1 a の直径L 1 と同等の大きの大きの大きであることができる。この場合、凹部2 e を中心孔1 a の直径L 1 と同等ではていて、刃部本体1 6 で打ち抜く基材を薄厚に形成することができる。この場合、凹部2 e を中心孔1 a の で回避することができる。この場合、凹部2 e を中心孔1 a の で回避することができる結果、中心孔1 a が偏心した状態で形成されるのを回避することができる。 すらに、この製造装置 1 1 によれば、基材2×の中心に形成されると共にコイルスプリング8を介して刃部本体1 6 の中央に取り付けられて刃部本体1 6 の の 先よりも突出させられた位置決め用凸部1 7 を備えて打抜き用刃部1 5 を構成したことにより、位置決め用凸部1 7 a が刃部本体1 6 に 先立って連通孔2 c の 口縁部に当接して打抜き用刃部1 5 の 中心と基材2×の中心とを一致させるため、偏心した状態での中心孔1 a の 形成を確実に回避することができる。【0038】

なお、本発明は、上記した実施の形態に限定されなり。例えば、本発明の実施の形態では、切込み形成用刃部146を樹脂層3の厚みT1(この場合、100μm)よりも僅かに高い高さH1(この場合、105μm)に形成した例について説明したが、本発明はこれに限定されず、切込み形成用刃部146をさらに高く(一例として、120μm)に形成することにより、切込みの形成に際して切込み形成用刃部146の刃先を基材2×に押し込みを形成することができる。これにより、樹脂層3を一層確実に切断することができる結果、中心孔1のの形成時に基材2×と共に打ち抜かれるべき樹脂層3が中心孔1のの口縁部が使に取り残されるのを確実に回避すると共に、押さる用治具14を基材2×の上側に配置すると共に、押さる用治具14を基材2×の下側に配置すると共に、押さる用治具13あよび打抜き用刃部15を上側に配置すると表面でを採用することもできる。この場合には、切込みおよび中心孔1の形成に際して裏面26を上向きにして基材2×を配置する。

[0039]

【発明の効果】

以上のように、本発明に係る光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置によれば、中心礼の形成部位を取り囲むようにして中心礼よりも大径かっ円形状の切込みを樹脂層に形成した後に、ディスク状基材の他方の面側から中心礼形成用の打抜き用刃部をディスク状基材に押し込んで中心礼を形成することにより、ディスク状基材に打抜き用刃部を押し込んで中心礼を形成する際に、ディスク状基材の一方の面からの樹脂層の剥離を回避する

.

20

30

4n

(10)

JP 2004 118880 A 2004. 4. 15

ことができる。この場合、切込み形成用刃部によって基材の表面(一方の面)に達する深さの切込みを形成することにより、中心孔の打抜き形成時における樹脂層の剝離をより確実に回避することができる。また、製造後の光記録媒体における樹脂層には、その直径が中心孔の直径よりも大径の孔が形成されているため、この光記録媒体を記録再生装置にクランプさせる際に樹脂層(孔の口縁部)に対する標れを回避することができる。はらに、樹脂層に切込みを予め形成しておくことにより、中心孔の打抜き形成時における樹脂層でのパリの発生を回避することができる。

[0040]

また、本発明に係る光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置によれば、ディスク状態材の他方の面に基材押さえ用治具を当接させ、その状態を維持しつつ樹脂層に切込みを形成することにより、切込み形成用刃部を樹脂層に押し込んだ際にディスク状基材のみを回避することができる結果、切込み形成用刃部の刃先をディスク状基材の一方の面に当接させることで樹脂層を確実に切断することができる。

[0041]

すらに、本発明に係る光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置によれば、樹脂層に樹脂層押すえ用治具を当接すせ、その状態を維持しつつディスク状基材に打抜き用刃部を押し込んで中心孔を形成することにより、打抜き用刃部をディスク状基材に押し込んだ際のディスク状基材の みを回避することができる結果、ディスク状基材の みに起因するディスク状基材の破損や樹脂層の剥離を回避することができる。また、樹脂層押すえ用治具によって樹脂層にあける孔の口縁部を押さえていることによって、打抜き用刃部がディスク状基材の一方の面に達した際に孔の口縁部の剥離を回避することができる。

[0042]

また、本発明に係る光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置によれば、切込みの深さに応じた高さの切込み形成用刃部が形成された樹脂層押さえ用治具を樹脂層に当接させて樹脂層に切込みを形成することにより、専用の切込み形成用刃部によって切込みを形成した後に、その切込み形成用刃部を待避させて、樹脂層押さえ専用の押さえ用治具を樹脂層に当接させる方法と比較して、樹脂層押さえ用治具を樹脂層に当接させるだけで切込み形成用刃部で切込みを形成することができると共に、その状態で樹脂層を押さえつつ打抜き用刃部を押し込むことができる。このため、ディスク状基材の破損等を回避しつつ、迅速かつ容易に切込みおよび中心孔を形成することができる。

[0048]

すらに、本発明に係る光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置によれば、打抜き 用刃部を超音波によって振動させつつ打抜き用刃部をディスク状基材に押し込んで中心孔 を形成することにより、打抜き用刃部をディスク状基材にスムーズに押し込むことができ る。

[0044]

また、本発明に係る光記録媒体の製造方法によれば、ディスク状基材の成形時に、ディスク状基材の他方の面における中心孔の形成部位に中心孔と同径またはほぼ同径の凹部を形成したことにより、凹部が形成されていない基材に打抜き用刃部を押し込んで中心孔を形成する方法と比較して、打抜き用刃部で打ち抜く基材を薄厚に形成することができるため、中心孔を容易に形成することができる。この場合、凹部を中心孔の直径と同等の直径に形成したことにより、凹部の内壁面を打抜き用刃部のガイドとして機能させることができる。結果、中心孔が偏心した状態で形成されるのを回避することができる。

[0045]

さらに、本発明に係る光記録媒体製造装置によれば、ディスク状基材の中心に形成された 位置決め用孔に 合可能に形成されると共に弾性変形部を介して打抜き用刃部の中央に取り付けられて打抜き用刃部の刃先よりも突出させられた位置決め用凸部を構えたことにより、位置決め用凸部が打抜き用刃部に先立って位置決め用孔の口縁部に当接して打抜き用刃部の中心とディスク状基材の中心とを一致させるため、偏心した状態での中心孔の形成 10

20

30

. .

L1~L8

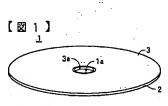
直径

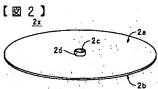
8 コイルスプリンク

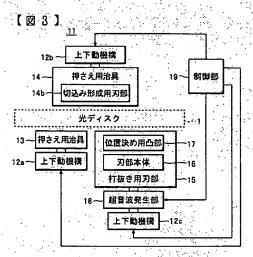
(11)

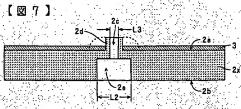
JP 2004 118880 A 2004.4.15

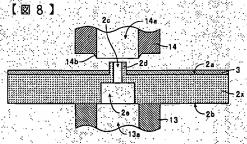
```
を確実に回避することができる。
 【図面の簡単な説明】
 【図1】本発明の実施の形態に係る光ティスク1の外観斜視図である。
 【図2】光ディスク1用の基材2×の外観斜視図である。
 【図3】製造装置11の構成を示すプロック図である。
 【図4】製造装置11にあける押さえ用治具18の外観斜視図である。
 【図5】製造装置11における押さえ用治具14の外観斜視図である。
 【図6】製造装置11における打抜き用刃部15の外観斜視図である。
 【図7】基材2×上に樹脂層3を形成した状態の断面図である。
 【図8】基材2×の裏面に押さえ用治具13を当接させた状態の断面図である。
 【図9】樹脂層3に押さえ用治具14を当接させて切込みを形成した状態の断面図である
 【図10】基材2×にあける連通孔2cの口縁に位置決め用凸部17が当接させられた状
 態の断面図である。
 【図11】打抜き用刃部15の刃部本体16を凹部2cの底面に押し込んだ状態の断面図
 である。
 【図12】刃部本体16によって中心孔1のを打ち抜いた状態の断面図である。
 【図13】光ティスク1の断面図である。
 【図14】従来の光ティスク51の製造に際して基材52上に樹脂層53を形成した状態
 の断面図である。
 【図15】光ティスク51の断面図である。
 【図16】樹脂層53の中心孔51の近傍が基材52から剝離した状態の断面図である。
 【符号の説明】
1 光ディスク
 1a 中心孔
 2. 2× 基材
 2 a 表面
 2 6 裏面
 2 c 連通孔
2 d 突起部
 2 은 💾 部
 3 樹脂層
 3 a 31
 1.1. 製造装置
 120~12c 上下動機構
 18 押マえ用治具
 14 押さえ用治具
 146 切込み形成用刃部
 1.5 打抜き用刃部
1.6 刃部本体
 17 位置決め用凸部
 18 超音波発生部
19 制御部
   高さ
H 1
```

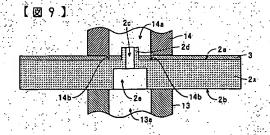




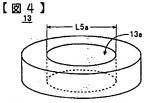


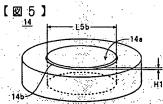


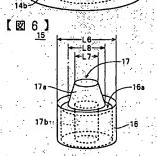


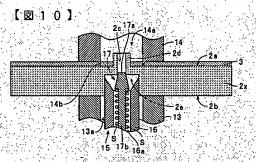


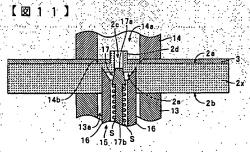
(12) JP 2004 118880 A 2004. 4. 15





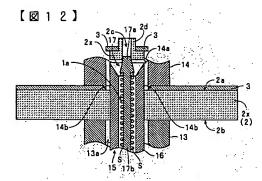


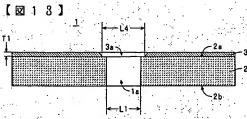


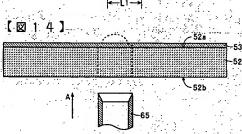


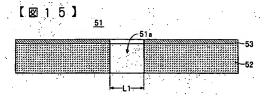


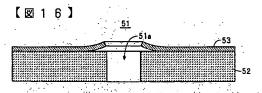
JP 2004 118880 A 2004. 4. 15











(14)

JP 2004 118880 A 2004. 4. 15

フロントページの続き

(72)発明者 丑田 智樹

東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 ティーディーケイ株式会社内 Fターム(参考) 5D121 AA02 DD13 DD17 GC24 GG28